PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference			
NEC03P137	FOR FURTHER ACTION	See Notific Preliminary	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/n	ionth/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/JP2003/015322	01 December 2003 (01.	12.2003)	29 November 2002 (29.11.2002)
International Patent Classification (IPC) or na	ational classification and IPC		== 1.6 (cmool 2002 (2).11.2002)
H01L 21/3205, 21/768, 21/28, 21	/285, 21/288, 29/06	•	
·			
Applicant	NEC CORPOR 4 CO		
	NEC CORPORATI	.ON	
 This international preliminary examinand is transmitted to the applicant according. 	nation report has been prepared cording to Article 36.	by this Interna	ational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	3 sheets, including	g this cover sh	eet.
This report is also accompanie	d by ANNEXES, i.e., sheets of	the description	n, claims and/or drawings which have been
			n, claims and/or drawings which have been ions made before this Authority (see Rule
	midel service insuractions under	r the PCT).	
These annexes consist of a total	l of sheets.		
3. This report contains indications relating to the following items:			
I Basis of the report			
П Priority	II Priority		
III Non-establishment of	III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability		
=			
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents cited			
VII Certain defects in the international application			
VIII Certain observations on the international application			
Date of submission of the demand			
of Submission of the demand	Date of co	empletion of the	his report
01 December 2003 (01.12.2	2003)	09 Ju	ne 2004 (09.06.2004)
Name and mailing add			
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorize	d officer	
			1
Facsimile No.	Telephone	: No.	ł

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

Translation

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

I. Basis of the report	PCT/JP2003/015322
1. With regard to the elements of the international application:*	
the international application as originally filed	
the description:	
the description:	-
nages	as originally fil
	~
, filed with the lette	r of
the claims:	
pages	go opininally. St
, as amended (to	grathan with annual a
	C1 1 1.1
, med with the letter	of
and drawings:	
pagespages	
pages, filed with the letter	of
the sequence listing part of the description:	01
70.700	
pages	, as originally file
pages pages , filed with the letter of	, filed with the demand
the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminor 55.3). With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. The statement that the subsequently of the statement of of	nary examination (under Rule 55.2 and/ ernational application, the international
The statement that the subsequently furnished written sequence listing does international application as filed has been furnished. The statement that the information recorded in computer readable form is identicated been furnished.	not go beyond the disclosure in the
	The state of the s
The amendments have resulted in the cancellation of:	
the description, pages	
the claims, Nos.	
the drawings, sheets/fig	
This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	
eplacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invi n this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do r	
ny replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and ann	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP03/15322

V. Reasoned statement under Anti-Lance	PC1/JP03
V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or in citations and explanations supporting such attacks.	dustrial applicability:
citations and explanations supporting such statement	•••

atement			
Novelty (N)	Claims	9, 10, 18-26	¥.m
•	Claims		YE:
Toward's a con-		1-8, 11-17	NO
Inventive step (IS)	Claims		VE
	Claims	1.26	YE
Industrial applicability (IA)		1-26	NO
	Claims	1-26	YES
	Claims		1150
			NO

2. Citations and explanations

Document 1: JP, 2002-329723, A (Fujitsu Ltd.), 15 November, 2002 (15.11.02) Document 2: JP, 2001-283716, A (Toshiba Corp.), 12 October, 2001 (12.10.01)

The subject matters of claims 1-8 and 11-17 are described in document 1 (full text, Figs. 1-8) cited in the ISR, and so do not appear to be novel or to involve an inventive step.

The subject matters of claims 9, 10 and 18-26 do not appear to involve an inventive step in view of document 2(full text and Figs 1-8).

A person skilled in the art could have easily used the technology for forming fullerene or carbon nanotubes buried in a metal plate layer by means of plating treatment with a plating liquid containing fullerene or carbon nanotubes, taught in document 2, for the semiconductor devices or the manufacturing method for such devices of document 1

特. 許協力条約

REC'D 0 1 JUL 2004
WIPO PCT

 ${\tt P} \, {\tt C} \, {\tt T}$

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の 告類記号 NECO3P137	今後の手続きについては、国際予備審査幸 IPEA/41	限告の送付通知 (様式PCT/ 16) を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP03/15322	国際出題日 (日.月.年) 01.12.2003	優先日 (日.月.年) 29.11.2002		
国際特許分類 (IPC)				
	, H01L21/768, H01L21/28, H01L21/285, H01L	.21/288, Ḥ01L29/06		
出願人(氏名又は名称)	·			
·	日本電気株式会社	·		
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PC	CT36条)の規定に従い送付する。		
2. この国際予備審査報告は、この表稿	氏を含めて全部で3 ペーシ	^プ からなる。		
この国際予備審査報告には、附属替類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。				
3. この国際予備審査報告は、次の内容	 Fを含む。			
I X 国際予備審査報告の基礎		,		
Ⅱ 優先権				
Ⅲ				
IV 開の単一性の欠如				
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI				
VI 国際出願の不備				
Ⅷ ■際出願に対する意見				
国際予備審査の請求啓を受理した日 01.12.2003	国際予備審査報告を化	F成した日 09.06.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番	\$ 3 号	Dある職員) 4M 9171 山 健 581-1101 内線 3462		

I. 国際予備審査報告の基礎				
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)				
X 出願時の国際出願書類				
明細書 第 ページ、出願時に提出されたもの 明細書 第 ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 明細書 第 ページ、ニーニー 付の書館と共に提出されたもの				
□ 請求の範囲 第 項、出願時に提出されたもの 簡求の範囲 第 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 請求の範囲 第 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 請求の範囲 第 項、				
図面 第 ページ/図、出願時に提出されたもの 図面 第 ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 図面 第 ページ/図、 付の書簡と共に提出されたもの				
□ 明細費の配列表の部分 第				
2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。				
上記の書類は、下記の言語である				
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。				
□ この国際出願に含まれる審面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された審面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した審面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。				
4. 補正により、下記の書類が削除された。				
調求の範囲 第 項 図面 図面の第 ページ/図				
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上配1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)				

v.	新组件 24.15.14 元 1.15.15				
	が成性、進歩性又は産業上の 文献及び説明	列用可能性についての法第12	2条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを	 裏付ける	
1.	見解				
亲	f規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	9, 10, 18-26 1-8, 11-17	有 無	
進	· 歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 	1-26	有 無	
産	業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-26	有 無	

文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 2002-329723 A (富士通株式会社) 2002.11.15

文献2: JP 2001-283716 A (株式会社東芝) 2001. 10. 12

請求の範囲1-8,11-17に係る発明は、国際調査報告書で引用された文献1 (全文,第1-8図) に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲9,10,18-26に係る発明は、文献1と国際調査報告で引用された文献2(全文,第1-8図)とにより進歩性を有しない。 文献2により教示された、フラーレン又はカーボンナノチューブが含まれたメッキ液を用いたメッキ処理により金属メッキ層に埋設されたフラーレン又はカーボンナノチューブを形成する技術を、文献1の半導体装置又は半導体装置の製造方法に用いることは、当業者にとって容易である。